

第2回顕微鏡遺産認定一覧

認定番号	件名	推薦分類	所有者機関	認定日
16	磁性体・半導体などへの応用の起点となった ホログラフィー電子顕微鏡商用機	A	一般財団法人ファインセラミックスセンター	2025年6月10日
17	真空蒸着装置を組み込んだ その場反射高速電子回折装置	A	東海国立大学機構 名古屋大学博物館	2025年6月10日
18	30万ボルト超高圧電子顕微鏡の開発	B	名古屋大学 未来材料・システム研究所附属 超高圧電子顕微鏡施設	2025年6月10日
19	電子線ホログラフィーによる アハラノフ＝ボーム効果の実証	B	(株)日立製作所 研究開発グループ 鳩山サイト	2025年6月10日
20	2MV超高圧電子顕微鏡HU-2000	A	大阪大学 超高圧電子顕微鏡センター	2025年6月10日
21	透過電子顕微鏡商用機 HU-2型	A	東海国立大学機構 名古屋大学博物館	2025年6月10日

A: 現存し、使用後も保存されている装置や製品
 B: 認定基準を満たす技術、それを収めた文書など
 C: その他他機関の認定した遺産に該当するもの